【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】平成17年5月26日(2005.5.26)

【公開番号】特開2004-216364(P2004-216364A)
【公開日】平成16年8月5日(2004.8.5)
【年通号数】公開・登録公報2004-030
【出願番号】特願2003-300950(P2003-300950)
【国際特許分類第７版】
　Ｂ０８Ｂ　 7/00
　Ａ４７Ｌ　13/41
　Ｂ０３Ｃ　 1/00
　Ｂ０３Ｃ　 1/02
　Ｂ４３Ｍ　17/00
【ＦＩ】
　Ｂ０８Ｂ　 7/00
　Ａ４７Ｌ　13/41
　Ｂ０３Ｃ　 1/00　　Ｂ
　Ｂ０３Ｃ　 1/02　　Ｚ
　Ｂ４３Ｍ　17/00　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成16年9月30日(2004.9.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３】
前記磁石の移動が少なくとも、前記磁石の磁気方向と略直角方向の往復移動である第１の往復移動と、前記磁石の磁気方向と略平行方向の往復移動である第２の往復移動を持ち、
　前記第１の往復移動と前記第２の往復移動の組み合わせにより前記磁石の前記軟磁性体への接近と離反を制御する請求項２に記載の金属片収集装置。